

<日本特許・実用新案明細書収録セット>

ホームページ公開中! <http://www.itdc-patent.com>

*最新の特許情報が満載!

PCB含有物の回収・処理方法

[公開編]平成10年~平成14年(5年間) 87点

全文PDF CD-ROM版(抄録版付) ￥24,700-
 全文紙収録 B5製本版 ￥24,700-
 (CD-ROM版・B5製本版 一括購入 ￥37,000-)

既刊関連セットのご案内

No,9140	公告・登録	PCBの無害化処理方法と装置	昭.61-平.12	66点	￥26,900
No,8806	公開特許	石灰系排ガス処理剤と処理方法	平.5-11	98点	￥40,000
No,8488	"	微生物による汚染土壌の浄化法	平.7-9	88点	￥39,600
No,8465	"	ダイオキシンの発生防止方法と装置	平.7-9	53点	￥23,300
No,8684	"	ゴミの燃料化方法と装置	平.8-10	64点	￥25,000
No,9019	"	廃家電製品の処理・再利用方法	平.5-11	67点	￥23,700
No,9020	"	廃棄物より亜鉛の回収方法	平.9-11	66点	￥23,500
No,8572	"	廃棄物より鉛の回収方法	平.5-9	57点	￥21,300
No,8571	"	スクラップ原料の脱油方法	平.5-9	64点	￥23,300
No,8570	"	スクラップより銅の回収方法	平.5-9	67点	￥24,700
No,8506	"	エッチング廃液より有効金属の回収方法	平.5-9	79点	￥30,300
No,8505	"	廃触媒より有効金属の回収方法	平.5-9	78点	￥30,000
No,8501	"	廃プリント基板からの有価物回収法	平.5-9	61点	￥23,300
No,8485	"	希土類金属の回収方法と工程	平.5-9	71点	￥27,700
No,8481	"	廃電池より有効金属の回収方法	平.5-9	60点	￥23,000
No,8527	"	アルミスクラップの再生方法と工程	平.7-9	92点	￥34,700
No,8539	"	化学メッキ液の再生と有価物の回収法	平.5-9	63点	￥26,500
No,8555	"	メッキ廃液より貴金属の回収方法	平.5-9	61点	￥23,300
No,8528	"	重金属処理剤の組成	平.7-9	66点	￥27,400
No,8273	"	シアンメッキ廃液の処理方法	平.5-8	54点	￥21,600
No,8704	"	廃潤滑油の再生方法と装置	平.5-10	54点	￥24,300

*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、EメールまたはFAX・郵便にてお送りください。

(メール宛先: kokusai@itdc-patent.com お電話でも承ります)

[CD-ROM版はPDFファイルにしておりリンク機能、B5製本版はB5サイズ・目次製本済みです。

2~3日中に請求書同封の上お送り致します。]

お 申 込 書

会社名	ご注文内容
	ニュースガイド No. , CD-ROM版・B5製本版・一括購入
所属部署	題 名
	合計 ￥
担当者名	E-mail
	() Fax ()
住所 〒	

PCB含有物の回収・処理方法

No.9595

[公開編] 平成10年～平成14年(5年間) 87点

CD-ROM版 ￥24,700

B5製本版 ￥24,700

(CD-ROM版・B5製本版 一括購入 ￥37,000)

- | | | | | | |
|----|-------------------------------------|----------------|----|---------------------------------------|---------------|
| 1 | PCB廃棄物の無害化処理方法および得られた固化生成物 | 久保田 亨 | 32 | 多塩素化芳香族化合物含有絶縁油処理における油洗浄水の処理方法並びに処理装置 | 株式会社関西テック |
| 2 | ポリ塩化ビフェニル類化合物の分解処理方法及び分解処理装置 | 岩井 昭雄 | 33 | PCB付着機器のPCB除去方法及びその装置 | 三菱重工業株式会社 |
| 3 | 有機ハロゲン化合物分解処理装置 | 三菱重工業株式会社 | 34 | PCB混合油の処理方法 | 株式会社永和 |
| 4 | 多塩素化芳香族化合物含有絶縁油の処理装置 | 株式会社関西テック | 35 | ポリ塩化ビフェニル等の脱塩素化分解処理方法 | 株式会社荏原製作所 |
| 5 | 電気絶縁油中の無機成分分離方法 | 日本曹達株式会社 | 36 | 無機系塩素等含有油脂・樹脂類の再利用方法及び液体補助燃料の製造方法 | 株式会社ダイセキ |
| 6 | 超臨界水によるポリ塩化ビフェニルの無害化方法 | 工業技術院長 | 37 | ポリ塩化ビフェニルの無害化方法および装置 | 安齋 節 |
| 7 | 柱上トランス部材からのPCB含有再生絶縁油の除去方法 | 財団法人電力中央研究所 | 38 | PCB含有オイルの処理方法および処理装置 | 三浦工業株式会社 |
| 8 | 油中ポリクロロビフェニルの分解処理方法 | 玉置 英裕 | 39 | 脱塩素化分解プロセス副生成物の処理方法 | 株式会社荏原製作所 |
| 9 | PCB分解方法及びPCB分解装置 | 三菱重工業株式会社 | 40 | 石炭のコークス化とポリ塩化ビフェニルの処理を並行して行う方法 | 新日本製鐵株式会社 |
| 10 | PCB無害化処理方法およびその装置 | 日本碍子株式会社 | 41 | 多塩素化芳香族化合物の処理方法 | 株式会社関西テック |
| 11 | PCBを含有する油の精製方法 | 東北緑化環境保全株式会社 | 42 | 難分解性有機ハロゲン化合物の吸着除去方法 | 原子燃料工業株式会社 |
| 12 | 有機塩素化合物の還元化学的処理方法 | シヤイン電子株式会社 | 43 | 多塩素化芳香族化合物含有液体の連続流通反応処理方法及び装置 | 株式会社関西テック |
| 13 | PCB分解反応容器 | 三菱重工業株式会社 | 44 | 難分解性有機ハロゲン化合物の除去処理法 | 原子燃料工業株式会社 |
| 14 | 有害なポリ塩化ビフェニルを無害化する方法 | 森川産業株式会社 | 45 | 多塩素化芳香族化合物含有絶縁油の処理方法及び装置 | 株式会社関西テック |
| 15 | PCB含有油の回収方法 | 東洋エンジニアリング株式会社 | 46 | 電気機器からのPCB回収方法及び装置 | 日本クリーンオイル株式会社 |
| 16 | 有機物中に混在する無機物の回収方法 | 株式会社荏原製作所 | 47 | 豎型溶融還元法 | 株式会社還元溶融技術研究所 |
| 17 | PCB含有油の回収方法 | 東洋エンジニアリング株式会社 | 48 | 配電用柱上変圧器の無害化処理方法及び装置 | 株式会社関西テック |
| 18 | 有害絶縁油の回収方法 | 松田産業株式会社 | 49 | PCB付着物の処理方法 | 大口 善弘 |
| 19 | PCBの分解処理方法 | 石川島播磨重工業株式会社 | 50 | 電気絶縁油の精製装置 | 株式会社高岳製作所 |
| 20 | PCBの連続分解方法及びその装置 | エルソン株式会社 | 51 | 有機ハロゲン化合物汚染油の処理方法及びその処理装置 | 神鋼パンテック株式会社 |
| 21 | PCBの連続分解方法及びその装置 | エルソン株式会社 | 52 | 変圧器等からPCBの抽出と分離一体処理方法を含む絶縁油の回収、再生方法 | 株式会社エスア - ル開発 |
| 22 | PCBの水熱反応処理法およびその装置 | エルソン株式会社 | 53 | PCBが充填された電気機器または容器のPCB除染分解装置 | 村田 博 |
| 23 | PCB又はダイオキシンの少なくとも一つを含む物質の無害化方法 | 小林 浩 | 54 | 有機ハロゲン化合物の処理方法 | 神鋼パンテック株式会社 |
| 24 | 有機ハロゲン化合物の処理方法 | 日本曹達株式会社 | 55 | PCB処理法 | 原子燃料工業株式会社 |
| 25 | PCBを用いたトランス又はコンデンサの浄化法 | 株式会社荏原製作所 | 56 | 有機ハロゲン化合物汚染油の処理方法及びその処理装置 | 神鋼パンテック株式会社 |
| 26 | 古紙のPCB除去方法 | 日本電信電話株式会社 | 57 | 有機ハロゲン化合物の分解処理方法 | 神鋼パンテック株式会社 |
| 27 | 絶縁油中のポリ塩化ビフェニル類(PCB)分析法 | 株式会社荏原製作所 | 58 | PCB汚染機器の除染方法 | 原子燃料工業株式会社 |
| 28 | 有機ハロゲン化合物を含有する静止誘導機器の無害化処理装置および方法 | 株式会社日立製作所 | 59 | PCB汚染物の除染方法 | 原子燃料工業株式会社 |
| 29 | PCB付着電気機器のリサイクルシステムおよび有価物のリサイクル製造方法 | 東北電力株式会社 | 60 | PCB処理方法 | 三菱重工業株式会社 |
| 30 | 有機ハロゲン化合物の分解除去方法及び材料 | 株式会社化研 | 61 | PCB含有物の無害化処理装置 | 太平洋セメント株式会社 |
| 31 | 有機ハロゲン化合物の分解処理方法 | 神鋼パンテック株式会社 | 62 | PCBや廃液や廃油など、有害物質とそれを含んだ装置の直接溶融処理法 | 株式会社還元溶融技術研究所 |

以下25点省略